PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-233615

(43) Date of publication of application: 28.08.2001

(51)Int.CI.

CO1G 23/04

(21)Application number : 2000-043325

(71)Applicant: NATL INST OF ADVANCED

INDUSTRIAL SCIENCE &

TECHNOLOGY METI

SHU GOCHIN **HONMA ITARU**

(22)Date of filing:

21.02.2000

(72)Inventor: SHU GOCHIN

HONMA ITARU

KUWABARA MAKOTO

YUN HISUKU

(54) MESO-POROUS TiO2 THIN MEMBRANE HAVING THREE-DIMENSIONAL STRUCTURE AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a meso-porous TiO2 thin membrane having a threedimensional structure, and a method for producing the same.

SOLUTION: This meso-porous TiO2 thin membrane having regularly aligned three-dimensional structure formed by the removal of a block copolymer is obtained by dropping a sol solution consisting of tetraalkoxytitanium, the block copolymer of ethylene oxide-propylene oxideethylene oxide, a stabilizer and a solvent on a base substrate, rotating the base substrate at a high speed for forming an organic/inorganic composite TiO2 thin membrane having a regularly aligned three-dimensional structure and formed on the base substrate by vaporizing the solvent and gelling, and then sintering at a high temperature.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.02.2000

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3530896

[Date of registration]

12.03.2004

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-233615

(P2001-233615A) (43)公開日 平成13年8月28日(2001.8.28)

(51) Int. Cl. 7

CO1G 23/04

識別記号

F I C01G 23/04 テーマコード (参考)

C 4G047

審査請求 有 請求項の数11 〇L (全5頁)

(21)出願番号

特願2000-43325(P2000-43325)

(22)出願日

平成12年2月21日(2000.2.21)

(71)出願人 301000011

経済産業省産業技術総合研究所長 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

(71)出願人 599009477

周 豪慎

茨城県つくば市梅園1丁目1番4 工業技

術院電子技術総合研究所内

(71)出願人 598134215

本間 格

茨城県つくば市梅園1丁目1番4 工業技

術院電子技術総合研究所内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】三次元構造を有するメソポーラスTiO2薄膜及びその製造法

(57)【要約】

【課題】 三次元構造を有するメソポーラスTiO, 薄膜及びその製造法を提供する。

【解決手段】 テトラアルコキシチタンとエチレンオキサイドープロピレンオキサイドーエチレンオキサイドブロックコポリマーと安定化剤と溶剤からなるゾル溶液を基板の上に滴下し、基板を高速回転させ、溶剤を蒸発させ、ゲル化させることにより基板上に形成した規則正しく整列した三次元構造を有する有機無機複合TiO₁薄膜を作成し、次いで高温で焼結することにより、ブロックコポリマーが除去されることにより形成される規則正しく整列した三次元構造を有するメソポーラスTiO₁薄膜を製造する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】テトラアルコキシチタンとエチレンオキサ イドープロピレンオキサイドーエチレンオキサイドブロ ックコポリマーと安定化剤と溶剤からなるゾル溶液を基 板の上に滴下し、基板を高速回転させ、溶剤を蒸発さ せ、ゲル化させることにより基板上に形成した規則正し く整列した三次元構造を有する有機無機複合TiO。薄膜を 作成し、次いで高温で燒結することにより、ブロックコ ポリマーが除去されることにより形成される規則正しく 整列した三次元構造を有するメソポーラスTiO₂薄膜。

1

【請求項2】 三次元の六方(ヘキサゴナル)或は立方 (キュービック) 型構造を有する請求項1記載のメソポ ーラスTiO₂薄膜。

【請求項3】 ポーラス構造のフレームワークの中にア ナタゼ及び又はルチルのTiO。微結晶を有する請求項1記 載のメソポーラスTiOz薄膜。

【請求項4】 テトラアルコキシチタンとエチレンオキ サイドープロピレンオキサイドーエチレンオキサイドブ ロックコポリマーと安定化剤と溶剤とからなるゾル溶液 させ、ゲル化させることにより基板上に形成した規則正 しく整列した三次元構造を有する有機無機複合TiO,薄膜 を作成し、次いで高温で燒結することにより、規則正し く整列した三次元構造を有するメソポーラスTiO,薄膜の 製造方法。

【請求項5】 ゾル溶液にHClでpHを調整しながら加水 分解を行い、ゾル溶液を調整する請求項4記載の規則正 しく整列した三次元構造を有するメソポーラスTiO₂薄膜 の製造方法。

イドーエチレンオキサイドブロックコポリマーとして {(E0)n(P0)m(E0)n ここでnは15~200、mは20 ~200の整数である}を用いる請求項4記載のメソポ ーラスTiO₁薄膜の製造方法。

【請求項7】 安定化剤としてアセチルアセトンを用い る三次元構造を有する請求項4記載のメソポーラスTiO。 薄膜の製造方法。

【請求項8】 基板上に請求項1~3のいずれかひとつ に記載のメソポーラスTiO。薄膜を用いたエネルギー変換 素子。

【請求項9】 基板上に請求項1~3のいずれかひとつ に記載のメソポーラスTiO,薄膜を用いた光触媒。

【請求項10】 基板上に請求項1~3のいずれかひと つに記載のメソポーラスTiO₂薄膜を用いた浄化材料。

【請求項11】 基板が石英、ガラス、シリコン、金 属、透明な金属酸化物の何れかである請求項8~請求項 10記載のいずれか一つに記載されたエネルギー変換素 子、光触媒又は浄化材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は規則正しく整列した三次 元構造を有するメソポーラスTiO。薄膜、及びその製造 方、さらにはそれを用いたエネルギー変換素子、光触媒 材料、有害ガスを吸着し、光で分解する浄化材料に関す る。

[0002]

【従来の方法】酸化チタンTiO,においては、バンドギャ ップ以上のエネルギーを有する光を照射すると、励起さ れて電子と正孔を発生し、表面に吸着している物質が電 10 子授受により酸化分離される。これを利用した光触媒技 術或は浄化技術の研究が盛んに行われている。環境の改 善を目的として、自動車による排気ガス、工場からの汚 水や有毒ガス、家庭内においてタバコの煙りや壁に付着 する臭いなどの浄化要求は日増し大きくなっている。こ の目的のためにTiO。薄膜を形成させる方法が沢山提案さ れているが、実用的な材料となりうるTiOz薄膜は比表面 積が大きく、且つ微結晶が含んでいるメソポーラスTiO, 薄膜が要求されている。TiO. 微粒子を利用した多孔質の 場合には、ポーラス細孔のサイズと構造の整列が制御さ を基板の上に滴下し、基板を高速回転させ、溶剤を蒸発 20 れていない。表面活性剤を鋳型としてMCM41(ヘキサゴ ナル)とMCM48(キュービック)のメソポーラスシリカ (SiO₂) 薄膜の合成が成功されているから、同じの方法 を用いて三次元構造を有するメソポーラスTiO。薄膜の合 成が注目されているが、成功されている例がほとんどな い。その代わりに、メソポーラスシリカ(SiO,) 材料の 細孔の内側表面にチタンで修飾したチタンシリケート材 料が研究されているが、微結晶のTiOができないので、 光触媒の活性が低いので、実用段階に入れない。最近、 表面活性剤の代わりにブロックコポリマーが鋳型として 【請求項6】 エチレンオキサイドープロピレンオキサ 30 ヘキサゴナルとキュービック構造を持つメソポーラスシ リカ(SiO₁)粉末と薄膜の合成を成功された。また、ブ ロックコポリマーが鋳型として、塩化チタンからヘキサ ゴナル構造を持つTiO₂粉末の合成も成功したが、三次元 構造を有するメソポーラスTiOz薄膜はまだ成功していな 11

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明で解決しようと する課題は、(1)高い比表面積を有する三次元構造を 持つメソポーラスTiOz薄膜を製造すること、(2)ポー ラス構造のフレームワークの中にアナタゼ及び又はルチ 40 ルのTiO、微結晶を有すること(3)その製造プロセスを 簡単化すること、(4)その材料を用いてエネルギー変 換素子、光触媒、浄化材料の作製を図ることである。材 料の形態は薄膜であることが望ましい。また、その膜を 担持する基板の素材についても、多種多様な素材に適用 できることが望ましい。

[0004]

【課題を解決するための手段】テトラアルコキシチタン とエチレンオキサイドープロピレンオキサイドーエチレ 50 ンオキサイドブロックコポリマーと安定化剤と溶剤から

なるゾル溶液を基板の上に滴下し、基板を高速回転さ せ、溶剤を蒸発させ、ゲル化させることにより基板上に 形成した規則正しく整列した三次元構造を有する有機無 機複合TiOa 薄膜を作成し、次いで高温で燒結することに より、ブロックコポリマーが除去されることにより形成 される規則正しく整列した三次元構造を有するメソポー

ラスTiO₁薄膜を得た。得られた薄膜はエネルギー変換素 子、光触媒、浄化材料の作製に用いることができる。

【0005】本発明において用いられるエチレンオキサ イドープロピレンオキサイドーエチレンオキサイドブロ ックコポリマーは、一般式

【化1】

CH₃

HO- (CH2CH2O)20- (CH2CHO)70- (CH2CH2O)20- H

で示される「エチレンオキサイド(20)ープロピレンオキ 10 (1) テトラアルコキシチタンとエチレンオキサイド サイド(70)ーエチレンオキサイド(20)」ブロックコポリ マーのP123{(EO), (PO), (EO), (EO) であるが、エチレンオ キサイドとプロピレンオキサイドの長さ(重合度)を変 えることができるのは云うに及ばない。本発明で用いら れる溶剤は2-プロパノール(CH₃), CHOHがあるが、エタノ ール、n-プロパノール、ブタノール等のアルコール類 でも有効である。本発明で用いられるテトラアルコキシ チタンとしてはテトライソプロピルチタンTi(OC₃H₁)₄、 テトラエトキシチタンTi(OC2 Hs),、テトラn-ブチルオ キシチタンTi(O n-C, H,),、テトライソブチルオキシ チタンTi(O i-C, H,),、等がある。本発明で用いられ る安定剤としては、アセチルアセトンCH, COCH, COCH,、 酢酸CH, CH, COOH等がある。

【0006】以下に具体的な作製方法を示す。はじめ に、ブロックコポリマーのP123{(E0);。(P0);。(E0);。)を 2-プロパノールに溶解させ、安定化剤としてアセチルア セトンを加えたテトライソプロピルチタンと混合して得 られた前駆体溶液を2時間攪拌した後、HClでpHを行 い、0~7、望ましくは1~2の範囲を1.21まで調整し ながら加水分解を行った。さらに各時間で攪拌した後、 スピンキャストコーティングで膜を作製してから60℃で 数日間熱処理をし、高温(400℃~600℃の範囲)で燒結 することにより、TiO2薄膜中に複合な構造をしているブ ロックコポリマーのP123{(EO)2。(PO)7。(EO)2。}が除去さ れ、目的の三次元構造を有するメソポーラスTiO,薄膜を 得た。基板の素材は、石英、ガラス、シリコン、金等の 金属等であり、また、酸化スズ、酸化インジューム等の 透明金属酸化物も基板として使用できる。また、焼結後 に三次元構造を有するメソポーラスTiO₂薄膜が、どのよ うな因子で、六方(ヘキサゴナル)或は立方(キュービ 40 ック)型構造となるかについては十分に解明されていな いが、結晶を分析すると六方(ヘキサゴナル)或は立方 (キュービック) 型構造となっていることが確認されて いる。さらに、いずれの三次元構造であっても、ポーラ ス構造のフレームワークの中にあるTiO,はアナタゼ型及 び又はルチル型TiO、微結晶であることが確認されてい

[0007]

【実施の形態】本発明の実施の形態は以下の通りであ る。

- ープロピレンオキサイドーエチレンオキサイドブロック コポリマーと安定化剤と溶剤からなるゾル溶液を基板の 上に滴下し、基板を高速回転させ、溶剤を蒸発させ、ゲ ル化させることにより基板上に形成した規則正しく整列 した三次元構造を有する有機無機複合TiO。薄膜を作成 し、次いで高温で燒結することにより、ブロックコポリ マーが除去されることにより形成される規則正しく整列 した三次元構造を有するメソポーラスTiO,薄膜。
- (2) 三次元の六方(ヘキサゴナル)或は立方(キュ 20 ービック)型構造を有する上記1記載のメソポーラスTi 0,薄膜。
 - (3) ポーラス構造のフレームワークの中にアナタゼ のTiOn 微結晶を有する上記1記載のメソポーラスTiOn 薄 膜。
- (4) テトラアルコキシチタンとエチレンオキサイド ープロピレンオキサイドーエチレンオキサイドブロック コポリマーと安定化剤と溶剤とからなるゾル溶液を基板 の上に滴下し、基板を高速回転させ、溶剤を蒸発させ、 ゲル化させることにより基板上に形成した規則正しく整 30 列した三次元構造を有する有機無機複合TiO,薄膜を作成 し、次いで高温で焼結することにより、規則正しく整列 した三次元構造を有するメソポーラスTiO, 薄膜の製造方 法。
 - (5) ゾル溶液にHClでpHを調整しながら加水分解を 行い、ゾル溶液を調整する上記4記載の規則正しく整列 した三次元構造を有する上記4記載のいメソポーラスTi 0, 薄膜の製造方法。
 - (6) エチレンオキサイドープロピレンオキサイドー エチレンオキサイドブロックコポリマーとして{(E0)η(P 0) m(E0) n 2 2 0 0, m2 0 0 0の整数である}を用いる上記4記載のメソポーラスTiO, 薄膜の製造方法。
 - (7) 安定化剤としてアセチルアセトンを用いる三次 元構造を有する上記4記載のメソポーラスTiO。薄膜の製 造方法。
 - (8) 基板上に上記1~3のいずれかひとつに記載の メソポーラスTiO₂薄膜を用いたエネルギー変換素子。
 - (9) 基板上に上記1~3のいずれかひとつに記載の メソポーラスTiOz薄膜を用いた光触媒。
- (10) 基板上に上記1~3のいずれかひとつに記載

のメソポーラスTiO,薄膜を用いた浄化材料。

(11)基板が石英、ガラス、シリコン、金属、透明 な金属酸化物の何れかである上記8~上記10記載のい ずれか一つに記載されたエネルギー変換素子、光触媒又 は浄化材料。

[0008]

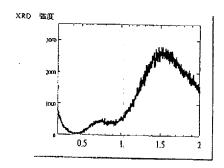
【実施例】三次元構造を有するメソポーラスTiOz 薄膜の 作製

アセチルアセトンを加えたテトライソプロピルチタンと ブロックコポリマーのP123{(E0),。(P0),。(E0),。}とから 10 の電子線のX線回折(図5)はアナタゼのTiO.微結晶の なり、ブロックコポリマーのP123{(E0); (P0); (E0); がナノレベルでTiO₂薄膜中に構造を複合化している三次 元構造を有するTiO₂薄膜の作製手順は図1に示す手順で 行った。はじめに、ブロックコポリマーのP123{(E0) 10(P0)10(E0)10}を2-プロパノールに溶解させ、安定化 剤としてアセチルアセトンを加えたテトライソプロピル チタンと混合して得られた前駆体溶液を2時間攪拌した 後、HClでpHを1.21まで調整しながら加水分解を行っ て、ゾル溶液になった、ゾル溶液の各化学物質の成分m リマー{(E0)₂₀(P0)₇₀(E0)₂₀}:アセチルアセトン:水: $2-\Im \square N / - N = 1:0.017:0.5:1:35.4$ 7である。さらに数十時間で攪拌した後、スピンキャス ティング法により基板上に膜を作製し、ゾル溶液を基板 上に適量滴下し、その基板を高速回転した。このとき、 石英基板上にH会合体膜が形成された。60℃で数日間熱 処理をし、450℃で燒結することにより、TiO,薄膜中に 複合な構造をしているブロックコポリマーのP123{(E0) ぇ。(P0)ぇ。(E0)ぇ。}が除去され、目的の規則正しく整列し た三次元構造を有するメソポーラスTiO,薄膜を得た。膜 30 のキャラクタリゼーションはX線回折と透過電子顕微鏡 により行った。

[0009]

【膜の構造の制御因子と性質】スピンキャスティング法 による膜作製におけるゾル溶液からメソポーラスTiO,薄 膜形成に至る過程には、主に(1)有機溶媒2-プロバナ ールの蒸発、(2)ブロックコポリマーのP123[(E0)

【図2】



閉2焼結する前のXRD回折パタン

10(P0)10(E0)20}分子の凝集、(3)テトライソプロピ ルチタンの縮重合反応の3反応が競合すると考えられ る。これらの優劣はゾル溶液の濃度、温度、pHに依存 し、最終的に生じる三次元構造を有するメソポーラスTi 01 薄膜の中の細孔の構造と膜の質が異なると考えられ る。燒結するする前(図2)と後(図3)のX線回折は メソポーラスTiO₂薄膜の三次元構造は立方(キュービッ ク) であることを示唆している。また、透過電子顕微鏡 の写真(図4)は三次元の構造を示している。その部分 (101)、(200)、(211)と(301)とルチルの(20 0) と(311) からの回折パタンが出ている。ポーラス構 造のフレームワークの中にアナタゼのTiO, 微結晶を有す ることを確認した。

[0010]

【発明の効果】これまで、TiOz薄膜を形成させる方法が 沢山提案されているが、実用的な材料となりうるTiO:薄 膜は比表面積が大きいメソポーラスTiO,薄膜が要求され ているが、実際には三次元構造を有するメソポーラスTi o 1 比はテトライソプロピルチタン: P123ブロックコポ 20 0. 薄膜はまだ成功していない、またTiO. 微粒子を利用し た多孔質の場合には、ポーラス細孔のサイズと構造が制 御されていない。我々の発明した三次元構造を有するメ ソポーラスTiOz薄膜の製造方法は極めて簡便な方法であ るばかりでなく、ポーラス細孔のサイズと構造が制御す ることが可能である。この特性に基づき、従来のTiO₂薄 膜の知られた用途であるエネルギー変換素子、光触媒材 料、有害ガスを吸着し、光で分解する浄化材料などのエ ネルギー変換技術及び環境技術の開発が可能となる。

[0011]

【図面の簡単な説明】

【図1】は、TiO.薄膜を製作する手順を示すプロセス図

【図2】は、TiO 薄膜を焼結する前のX線回折図

【図3】は、TiO,薄膜を焼結した後のX線回折図

【図4】は、TiO,薄膜を焼結した後の透過電子顕微鏡の

【図5】は、TiO,微結晶のX線回折図

[図3]

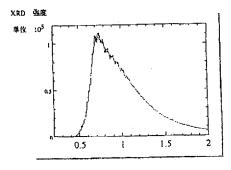
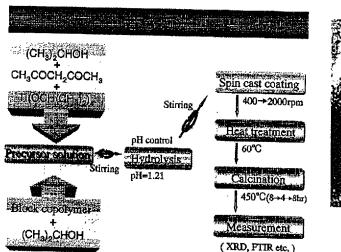
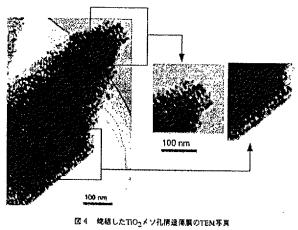


図3規結した後のXRD回折パタン

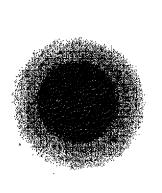




【図4】



【図5】



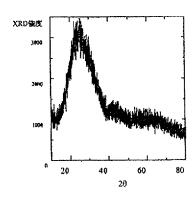


図 5 (A) 焼結後の電子線回折バタン、TiO 2 微結 品ができていることが確認された。アナタゼの (101)、(200)、(211)、(301)及びルチ ル(101)などのパタンと一致した。

図 5 (B) 焼結後の広角XRD

フロントページの続き

(72)発明者 周 豪慎

茨城県つくば市梅園1丁目1番4 工業技 術院電子技術総合研究所内

(72)発明者 本間 格

茨城県つくば市梅園1丁目1番4 工業技 術院電子技術総合研究所内 (72)発明者 桑原 誠

東京都中野区上高田4丁目8号1-706

(72)発明者 ユン ヒスク

東京都新宿区上落合2-25-8 ファミー

ユメゾン301室

Fターム(参考) 4G047 CA02 CB06 CC03 CD02 CD07